

知財勉強会 中級 (第2回&第3回)

第2回 特許権、商標権、意匠権の最近の動向

◆開催日時 平成29年10月5日 午後1:30～午後4:00
講師 株式会社SCREEN IP ソリューションズ



知的財産部 (専門職) 緒方 仁 氏

大阪大学工学部を卒業後、大日本スクリーン製造 (現: SCREEN ホールディングス) にて、特許調査/権利化/訴訟対応など知財業務に従事。2015年より弁理士登録。

近年、知財環境が大きく変化しています。本勉強会では、特許庁の各種報告書に基づき、最近の知財動向 (①出願 ②侵害 ③権利者 ④制度 ⑤ほか) について、事例を交えて解説します。本勉強会では日本国内知財に関する話題が中心ですが、知財のグローバル化が急激に進展しているため外国の動向を無視することはできません。従いまして外国知財の動向についても適宜解説します。

第3回 米国・欧州における証拠保全と収集手続き

◆開催日時 平成29年10月26日 午後1:30～午後4:00
講師 株式会社SCREEN ホールディングス



法務室 シニアカウンセル 畑中 致 氏 (ニューヨーク州弁護士/法学博士)

1963年京都生まれ。立命館大学法学部卒業、米国ワシントン大ロースクール修士課程、神戸大学法学研究科博士課程修了。法務担当副部長、知財企画部長を経て、2012年から現職。

知的財産権訴訟における証拠収集・保全は、訴訟戦術の要であり、米国では、当事者主義の下、ディスカバリに代表される強力な証拠収集制度により原告間の証拠の偏在を是正し「武器対等」の理念を実現しています。EUでもドイツにおける独立証拠調べや査察制度、フランスにおける証拠保全制度など、特徴的な証拠収集・保全の仕組みを備えています。勉強会では、これら制度を概観するとともに、証拠収集への対応ポイントを解説します。

会 場 京都リサーチパーク 東地区 1号館4階 AV会議室
京都市下京区中堂寺南町134

定 員 50名 (定員になり次第締め切ります。)

参加費 会員 無料 (他府県発明協会会員 1,000円 /非会員 2,500円)

申込先 裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにて京都発明協会宛お申し込み下さい。なお、以降の「知財勉強会初級・中級」のお申込みも受け付けておりますので詳細は、京都発明協会のホームページをご覧ください。

※参加のお申込は、ホームページからもダウンロードできます。

<http://kyoto-hatsumeimei.com/mokuji2.html>

主催: 一般社団法人 京都発明協会

お問合せ先・受講申込先

一般社団法人京都発明協会

京都市下京区中堂寺南町 134 (七本松五条下る)

TEL : 075-315-8686 FAX : 075-321-8374

E-mail : hatsumei@ninus.ocn.ne.jp

参加申込書

知財勉強会 中級『第2回』

開催日 : 平成29年10月 5日

知財勉強会 中級『第3回』

開催日 : 平成29年10月26日

FAX : 075-321-8374 → 京都発明協会 行

京都発明協会会員 () 県発明協会会員 非会員 非会員 (入会を希望します ※)

(ふりがな) 氏名 _____

(ふりがな) 勤務先 _____ 所属部署名 _____

郵便番号 〒 _____

所在地 _____

連絡先 TEL : _____ () FAX : _____ ()

E-mail : _____

※京都発明協会に入会をご希望の方は、参加申込の日迄に、ご入会の手続を完了して下さい。
ご入会手続・申込書等は、京都発明協会ホームページをご覧くださいか電話にて資料請求をして下さい。

- E-mail でお申込の場合、「件名 (タイトル)」に必ず「知財勉強会 中級『第2回』若しくは『第3回』」と御記入下さい。
- 定員になり次第締め切りとさせていただきます。
- 法人企業は1社3名までの参加とさせていただきます。
- 受講証等の発行はいたしませんので、当日、直接会場へお越しください。定員オーバーのため、ご参加頂けない場合のみ連絡させていただきます。
尚、E-mail でお申込の場合は、受信確認の返信をいたします。
- 個人情報 は、当事業の実施及び主催者からの情報提供のみに利用させていただきます。

〔会場案内地図〕

